

УДК 621.373.8

В.М. ВАНЦАН, канд. физ.-мат. наук, *А.Г. ПАЩЕНКО*

**К РЕШЕНИЮ КВАНТОМЕХАНИЧЕСКИХ
СКОРОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИНЖЕКЦИОННЫХ
ЛАЗЕРОВ**

В ранних работах отечественных и зарубежных ученых для расчета параметров и характеристик полупроводниковых инжекционных лазеров использовались упрощенные математические модели, основанные на применении общих положений теории полупроводников и скоростных балансных уравнений, которые оказались наиболее эффективными при рассмотрении многих явлений, протекающих в лазере.

Чтобы проанализировать работу лазера, необходимо как можно полнее промоделировать динамику его возбуждения. При этом уравнение, описывающее изменение концентрации электронов на некотором энергетическом уровне a со временем может быть записано так [1]:

$$\frac{dn_a}{dt} = R_{нака} - \gamma_{спонт,а} - ig_{вынужд} \langle P \rangle_{ab} E^* + \left(\frac{\partial n_a}{\partial t} \right)_{столк}, \quad (1)$$

где $R_{\text{нак}}$ — скорость накачки, $\gamma_{\text{спонт,а}}$ — скорость радиационного распада, $g_{\text{вынужд}} \langle P \rangle_{ab} E^*$ — член, обусловленный вынужденными переходами (поглощение и вынужденное испускание). Слагаемое $\left(\frac{\partial n_a}{\partial t} \right)_{\text{столк}}$ в правой части уравнения (1) соответствует переходам

между уровнями вследствие электронных и других столкновений.

Среднее значение электрической поляризации активной среды полупроводникового лазера может быть получено, как известно, из уравнения для недиагональных элементов матрицы плотности

$$\left(-i\omega_{ab} + \Gamma_{ab} + \frac{d}{dt} \right) \langle P \rangle_{ab} = -ig_{\text{вынужд}} E^* (n_a - n_b) \quad (2)$$

где $\langle P \rangle_{ab}$ — недиагональные матричные элементы оператора дипольного момента, ω_{ab} — частота перехода между двумя состояниями, рабочего вещества лазера, n_a, n_b — концентрации электронов на энергетических уровнях а и b, Γ_{ab} — спектральная ширина уровня.

Временная эволюция электромагнитного поля фотонов описывается уравнением типа:

$$\frac{dE}{dt} - i(\omega + i\chi)E = ig_{\text{вынужд}} \langle P \rangle_{ab} \quad (3)$$

где ω — частота генерируемых колебаний, χ — амплитудный коэффициент затухания поля в резонаторе.

С помощью этих уравнений довольно точно могут быть рассчитаны следующие процессы и величины: плотность фотонов, распространяющихся вдоль положительного и отрицательного направлений оси резонатора; статические характеристики инжекционных лазеров; релаксационные колебания и влияние спонтанного излучения; переходные характеристики лазеров; модуляционные характеристики в приближении слабого сигнала; модуляционные характеристики при высокочастотной модуляции сильным сигналом и при импульсной кодовой модуляции.

Однако существует ряд явлений и параметров инжекционных лазеров, которые трудно описать в приближении скоростных уравнений.

Таковыми являются: условия, определяющие частоту генерации; квантовые шумы (амплитудные и фазовые); ширина линии генерации; длина когерентности; конкуренция мод; гистерезис; бистабильность; синхронизация мод.

Некоторые из них можно изучать и в рамках уравнений (1) - (3), однако явления, связанные с флуктуациями электромагнитного поля на квантовом уровне, можно анализировать только с помощью квантовомеханической теории лазеров, включающей квантование поля.

При построении теории полупроводниковых лазеров, основанной на квантовомеханическом описании процессов, электромагнитное поле, излучаемое квантовым ансамблем, должно быть представлено с помощью операторов рождения b и уничтожения b фотонов.

Записывая в уравнениях (1) - (3) физические величины в квантовом представлении, получим следующую систему операторных уравнений относительно концентрации электронов n_{ck_1} , поляризуемости $a_{ck_1}^+ a_{vk_2}$ и оператора фотонов b^+ [2]:

$$\frac{dn_{ck_1}}{dt} = \sum_k \left(-ib g_{kk_2}^* a_{ck_1}^+ a_{vk_2} \right) + \text{H.C.} - \gamma_{\text{спонт}, k_1} - R_{\text{након}, k_1} + \left(\frac{d}{dt} \right)_{\text{столк}}^{a_{ck_1}} + F_{ck_1, ck_2} \quad (4)$$

$$\left(\frac{d}{dt} + \gamma_{k_1 k_2} - i\omega_{k_1 k_2} \right) a_{ck_1}^+ a_{vk_2} = -ib^+ g_{k_1 k_2} (n_{ck_1} - n_{vk_2}) + F_{ck_1, ck_2} \quad (5)$$

$$\left(\frac{d}{dt} + \chi - i\omega \right) b^+ = \sum_{k_1, k_2} g_{k_1 k_2}^* a_{ck_1}^+ a_{vk_2} + F^+(t), \quad (6)$$

где n_{ck_1} — оператор концентрации электронов в зоне проводимости;

n_{vk_2} — оператор концентрации электронов в валентной зоне; $a_{ck_1}^+$ —

оператор рождения электронов в зоне проводимости; a_{ck_1} — оператор уничтожения электронов в валентной зоне; b^+ — оператор рождения фотонов; b — оператор уничтожения фотонов; $\omega_{k_1 k_2} = \omega_{ck_1} - \omega_{vk_2}$ — частота перехода между состоянием ck_1 с волновым вектором k_1 в зоне проводимости или ее примесном “хвосте” и состоянием vk_2 с волновым вектором k_2 в валентной зоне или примесной зоне, обусловленной акцепторами; ω — частота незаполненного открытого резонатора; χ — амплитудный коэффициент затухания поля в резонаторе; $\gamma_{k_1 k_2}$ — коэффициент затухания, который определяется всеми процессами нарушения фазы; $\mathcal{E}_{k_1 k_2}$ — оптический матричный элемент между состояниями с волновым вектором k_1 в зоне проводимости (с) или ее примесном “хвосте” и состоянием vk_2 с волновым вектором k_2 в валентной зоне (v) или примесной зоне, обусловленной акцепторами; $\left(\frac{dn_{ck_1}}{dt} \right)_{\text{столк}}$ — член, связанный с переходами между уровнями при электрон-электронных и других взаимодействиях, здесь $n_{ck_1} = a^+_{ck_1} d_{ck_1}$; Н.С. — эрмитовосопряженный член; F_{ck_1, vk_2} — оператор флуктуаций межзонных переходов; F_{ck_1, ck_2} — оператор флуктуаций концентрации носителей, который связан с накачкой и спонтанным излучением. Он описывает важные процессы электрон-электронного рассеяния и зависит от вероятности перехода между состояниями в зоне проводимости и флуктуационных процессов; $\gamma_{\text{спонт}}, k_1$ — скорость спонтанного излучения в континуум всех световых мод за исключением лазерных.

Квантовомеханические скоростные операторные уравнения (5-6) в результате несложных преобразований приводятся к виду:

$$\frac{dS}{dt} = \left(\frac{db^+}{dt} \right) b + b^+ \left(\frac{db}{dt} \right) = -2\chi S + E_{cv} + GS + F(t), \quad (7)$$

$$\frac{dn}{dt} = P_{\text{накач}} - R_{\text{спонт}} - GS - E_{\text{св}} + F_c(t), \quad (8)$$

где S — концентрация фотонов; n — полная концентрация электронов; $2\chi S$ — величина, обратно пропорциональная времени жизни фотона; $E_{\text{св}}$ — скорость спонтанного излучения в лазерную моду; GS — скорость вынужденного излучения; $P_{\text{накач}}$ — полная скорость накачки; $R_{\text{спонт}}$ — полная скорость спонтанного излучения; $F(t), F_c(t)$ — операторы флуктуаций концентрации фотонов и электронов соответственно.

Для решения скоростных уравнений (7) и (8) целесообразно использовать метод линеаризации, предложенный в работе [3]. Суть метода состоит в том, что концентрации фотонов и электронов представляются в виде сумм их равновесных значений и флуктуаций, т.е.

$$\begin{aligned} S(t) &= \bar{S} + \delta S(t), \\ n(t) &= \bar{n} + \delta n(t). \end{aligned} \quad (9)$$

Для стационарного состояния уравнения (7), (8) переписуются в виде

$$-2\chi\bar{S} + \bar{E}_{\text{св}} + \bar{GS} + \bar{F}(t) = 0, \quad (10)$$

$$\bar{P}_{\text{накач}} - \bar{R}_{\text{спонт}} - \bar{GS} - \bar{E}_{\text{св}} + \bar{F}_c(t) = 0. \quad (11)$$

Полагая в стационарном состоянии $\bar{F}(t) = 0, \bar{F}_c(t) = 0$, получим

$$\bar{E}_{\text{св}} = \bar{S}(2\chi - G), \quad (12)$$

$$\bar{P}_{\text{накач}} - \bar{R}_{\text{спонт}} = \bar{GS} + \bar{E}_{\text{св}}. \quad (13)$$

Подставляя в уравнение (13) значение $\bar{E}_{\text{св}}$ из (12), получим

$$\bar{P}_{\text{накач}} - \bar{R}_{\text{спонт}} = \bar{GS} + \bar{S}(2\chi - G). \quad (14)$$

После несложных преобразований (14) имеем

$$\bar{P}_{\text{накач}} - \bar{R}_{\text{спонт}} = 2\chi N \quad (15)$$

Решение уравнений (12) и (15) приводит к следующим квадратным уравнениям для определения количества фотонов N и положения квазиуровня Ферми ξ в околороговой области [4]:

$$\begin{aligned} \xi^2 + 2\xi\left[(R_1 - P - \chi)kT/(R_2) - \xi_{th}\right] = \\ = -\xi_{th}^2 + (kT/R_2)\left[2\chi(2kT - \Delta) - \xi_{th}(P - R_1)\right] \end{aligned} \quad (16)$$

$$4\chi N^2 + 2N(\chi + R_1 - P) = P - R_1 - (R_2/kT)(\xi_{th} + \Delta - 2kT) \quad (17)$$

Здесь $\Delta = \hbar\Omega - E_g$, E_g — энергия запрещенной зоны.

Решая квадратные уравнения (16) и (17) относительно ξ и N , получим их зависимости от скорости накачки и температуры в виде

$$\begin{aligned} \xi_{1,2} = \left[(R_1 - P - \chi)kT/R_2 - \xi_{th} \right] \pm \\ \pm \sqrt{\left[(R_1 - P - \chi)kT/R_2 - \xi_{th} \right]^2 + \xi_{th}^2 - (kT/R_2)\left[2\chi(2kT - \Delta) - \xi_{th}(P - R_1) \right]}, \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} N_{1,2} = \frac{1}{4\chi} \left[-(\chi + R_1 - P) \pm \right. \\ \left. \pm \sqrt{(\chi - R_1 - P)^2 - 4\chi(R_1 - P + (R_2/kT)(\xi_{th} + \Delta - 2kT))} \right]. \end{aligned} \quad (19)$$

При рассмотрении процессов, протекающих ниже порога, когда $P < R_1$ и N остается малым, уравнение (17) преобразуется к виду

$$N = \left[R_2 / (R_1 - P) \right] (\xi_{th} - \Delta + 2kT) / (kT) - 1. \quad (20)$$

Величина ξ может быть получена прямо из (15), если пренебречь $2\chi N$:

$$\xi = \xi_{th} - \left(\frac{kT}{R_2} \right) (R_1 - P). \quad (21)$$

Выражения (20) и (21) справедливы в том случае, когда N и ξ вычисляются в области немного ниже порога, так как при значительном удалении в область ниже порога условие $(\xi - \xi_{th})/kT < 1$ не выполняется.

При $0,5 < P/R_1 < 0,98$ выражения (20) и (21) дают хорошую аппроксимацию протекающих процессов.

В области выше порога при $P/R_1 > 1,04$ удовлетворительные результаты расчета числа фотонов можно получить из соотношения

$$N = (P - R_1) / 2\chi. \quad (22)$$

Из уравнения (16) учитывая, что $\xi - \xi_{th} \ll kT$, находим

$$\xi = \xi_{th} - \left(\frac{\chi}{P - R_1} \right) (2kT - \Delta). \quad (23)$$

Наибольший интерес при рассмотрении динамики в полупроводниковых инжекционных лазерах представляют процессы, протекающие в пороговой области и немного выше порога, т.е. момент перехода полупроводникового лазера от режима суперлюминесценции к генерации. При этом все переменные величины, характеризующие работу лазера, достигают порогового значения. Определение этих величин представляет существенный интерес для описания режимов генерации и усиления в лазерном диоде.

Известно, что коэффициент усиления G инжекционного лазера прямо пропорционален плотности тока

$$G = \beta j, \quad (24)$$

где j — плотность тока инжекции; β — коэффициент пропорциональности, зависящий от температуры.

Коэффициент усиления возбуждаемых мод в открытом резонаторе равен:

$$G_r = \alpha_r + \frac{1}{2L} \ln \frac{1}{r_1 r_2}, \quad (25)$$

где α_r — внутренние потери в резонаторе; L — длина резонатора; r_1, r_2 — коэффициенты отражения зеркал резонатора.

В действующем диоде основной величиной, управляющей его работой, является инжектируемый ток.

Приравняв усиление (24), коэффициенту усиления (25), получим выражение для пороговой плотности инжектируемого тока

$$j = \frac{G}{\beta} = \frac{1}{\beta} \left(\alpha_r + \frac{1}{L} \ln \frac{1}{r_1 r_2} \right) \quad (26)$$

Пренебрегая, как и ранее, спонтанным излучением, можно считать, что

$$j_{\text{пор}} = 2\chi/\beta. \quad (27)$$

Для случая стационарного состояния находим

$$G = (2\chi N - E_{cv})/N = 2\chi - E_{cv}/N. \quad (28)$$

Согласно [2]:

$$E_{cv} = \left[A\Delta^{1/2} f_c(1-f_v) \right] / N. \quad (29)$$

Тогда (28) можно записать в виде

$$G = 2\chi - \left[A\Delta^{1/2} f_c(1-f_v) \right] / N. \quad (30)$$

Таким образом

$$j_{\text{пор}} = \frac{1}{\beta} \left(2\chi - \frac{A\Delta^{1/2} f_c(1-f_v)}{N} \right). \quad (31)$$

Здесь

$$A = 2\pi\hbar\rho'|\mathbf{g}|^2, \quad (32)$$

где ρ' — плотность состояний; $|\mathbf{g}|^2$ — квадрат модуля матричного элемента. Величины ρ' и $|\mathbf{g}|^2$ определяются так:

$$\rho' = \left[V(2m_{\Gamma}^3)^{1/2} \right] / \pi^2\hbar^3, \quad (33)$$

$$|\mathbf{g}|^2 = \frac{\pi e^2}{6V\eta^2 m_c} - \frac{(Eg/\hbar\Omega)(Eg + \sigma)}{Eg + 2\sigma/3}, \quad (34)$$

где V — объем активной области; m_{Γ} — уменьшенная масса,

$$m_{\Gamma}^{-1} = m_c^{-1} + m_v^{-1}, \quad (35)$$

η — коэффициент преломления активной области; σ — спин-орбитальное расщепление; Ω — лазерная частота, равная $(\Delta - Eg) / \hbar$; f_c, f_v — квазиуровни Ферми для зон проводимости и валентной соответственно

$$f_c = \left(1 + \exp(\Delta - \xi)\alpha^* / kT \right)^{-1},$$

$$f_v = \left(1 + \exp(\xi - \Delta)\beta^* / kT \right)^{-1},$$

здесь

$$\alpha^* = m_{\Gamma} / m_c; \quad \beta^* = m_{\Gamma} / m_v.$$

На основании теоретического анализа пороговой плотности тока, проведенного Лашером и Стерном в работе [5], феноменологический коэффициент

$$\beta = \frac{\pi^2 \hbar^3 c^2 \eta_i \Gamma}{n^2 (\hbar\omega)^2 \Delta (\hbar\omega) \epsilon d \gamma}, \quad (36)$$

где $\hbar\omega$ — энергия кванта; n — коэффициент преломления; $\Delta(\hbar\omega)$ — ширина полосы данного лазера; η_i — внутренний квантовый выход; Γ — коэффициент оптического ограничения, определяемый молярной долей легирующего материала; d — толщина активного слоя; γ — коэффициент пропорциональности, учитывающий влияние температуры на степень вырождения носителей тока; e — заряд электрона; c — скорость света.

Были разработаны алгоритмы и программы для расчета зависимости количества фотонов N и положения квазиуровня Ферми ξ от скорости накачки и температуры. Этот расчет является базовым для последующих численных оценок коэффициента усиления G , порогового тока, выходной мощности, спектральных и шумовых характеристик и т. д.

Было установлено, что для чистого слаболегированного GaAs полученные зависимости достаточно хорошо совпадают с результатами теоретических и экспериментальных исследований, приведенными в [1,2] и других работах.

Список литературы: 1. *Физика полупроводниковых лазеров*: Пер. с япон. / Под ред. Х.Такумы. М.: Мир, 1989. 310 с. 2. *Haug H., Phys. Rev.*, 184, 338, 1969. 3. *Lax M., IEEE J. Quantum Electron.*, QE-3, 37, 1967. 4. *Ванцан В.М., Пащенко А.Г.* Разработка математических моделей для расчета и проектирования инжекционных лазеров. Часть I. Расчет коэффициента усиления и порогового тока. Деп. в ГНТБ Украины, №15-Уж 96. 5. *Lasher G., Stern F., Phys. Rev.*, 133, 533, 1964.

Поступила в редколлегию 23.12.94